DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE





www.cea.fr

Séminaire Scientifique CERTeM 2020

La microsonde de Castaing :

Principes et applications

29 Septembre 2016

J.L. Longuet, CEA/Le Ripault

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRI



La MicroAnalyse X





 2 Chim. Analyse chimique : séparation d'un composé pour identification (analyse qualitative) ou dosage (analyse quantitative) de ses composants.

Le Petit Robert ©



<u> 3 Outils au CEA/LR :</u>

- Microsonde de CASTAING (µSonde)
- Microscope Électronique à Balayage (M.E.B.)
- Microscope Électronique en Transmission (M.E.T.)



CAMECA SX50

FEI Versa-3D EDS/EBSD Oxford FIB FEI

JEOL 2100F EDS JEOL EELS GATAN

PAGE 3

Principe général commun :

- ① Excitation de la matière par un faisceau d'électrons focalisés
- ^② Détection et analyse du rayonnement X résultant



Technologie de détection des Rayons X :

- Spectrométrie de dispersion de longueur d'onde : W.D.S.
- NF ISO 18115
- Spectrométrie à sélection d'énergie : E.D.S.

 $\mathsf{E}=\mathsf{hc}\,/\,\lambda$

Qui? Combien? Où?

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

Analyse élémentaire à l'échelle du micron



Unité caractéristique de la technique le micron (1 millionième de mètre) DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR



Principe de détection des photons en microanalyse X

 $E = hc / \lambda$





Principe de la spectrométrie WDS \Rightarrow Mesurer λ

Spectromètre WDS

Détecteur

Cristal monochromateur

Loi de Bragg : $n\lambda = 2d \bullet \sin\theta$

Contraintes :

✓ Balayage mécanique spectromètre :

13° < θ < 56° c'est-à-dire 0,23 < sinθ < 0,83

✓ Nature cristaux : 2d fixes

Cristal	Nature	2d (Å)	Cristal	Nature	2d (Å)
PC3	Mo/B₄C	200	ТАР	C ₈ H₅O₄TI	25,745
PC2	Ni/C	95	PET	$C_5H_{12}O_4$	8,75
PC1	W/Si	60	LiF	LiF (200)	4,0267

Microsonde CAMECA SX50 CEA/Le Ripault



 $\theta_{min} = 13$

<u>#</u>



Éléments analysables => λ de 0,1 nm à 16,5 nm : Be (Z=4) K_α= 11,2 nm jusqu' à U (Z=92) L_α= 0,1 nm

| PAGE 7



Géométrie des échantillons





Analyse Chimique Qualitative et Quantitative

Mesures locales de composition (volume d'analyse X : 1 à 2 µm³)

Détection des éléments de Be à U (Z≥4)

- Sélectivité en longueur d'onde : pics très fins ($\Delta\lambda/\lambda \sim 0,5\%$ pour Z≥11) Résolution équivalente en énergie : 5 eV (125 eV pour EDS) sur Mn K_a
- Sensibilité en concentration : 100 ppm (5000 ppm pour EDS) (7 avec Z \checkmark) Précision de mesure (1 σ) ~ 0,1% en relatif sur la concentration

Quantification précise et juste, y compris sur éléments légers (B, C, O, N)

Adapté aux couches minces (<< ~1 µm) Détermination concentration et épaisseur massique

Cartographie de répartition élémentaire

Localisation à l'échelle du micron sur de larges champ (du µm au mm)

Forte dynamique de visualisation



Localisation des éléments constitutifs : Cartographies X élémentaires

Sélectivité du WDS

Sensibilité du WDS

Justesse et Précision du WDS/QUANTI

Capacités sur les raies de basses énergies ($E_{RX} < 1 \text{ keV}$)

Localisation des éléments constitutifs : Cartographies X élémentaires

Balayage (X,Y) de l'échantillon ou du faisceau pour visualiser le mode de répartition spatiale des éléments sélectionnés



- ⇒ Visualisation de gradients
 - ⇒ Repérage de zones d'intérêts
- ⇒ « Nature » des particules

⇒ Analyses Quali – Quanti



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR

Sélectivité du WDS

Travaux C. Daumont Projet Tours 2015

Pérovskites à composition latérale modulée



Sélectivité du WDS

Travaux C. Daumont et N. Jaber (GREMAN)

Pérovskites à composition latérale modulée

Microsonde de Castaing CEA/LR – EPMA/WDS

Collaboration avec J. Wolfman (GREMAN)





- ⇒ Analyses quantitatives locales de composition et d'épaisseur massique
- ⇒ Avantages (vs MEB/EDS) de la spectrométrie WDS par Microsonde :
 - Pas d'interférences Ba-Ti, Zr-Ir
 - Sensibilité de détection (faible teneur, Ca, Ti, Ga)



DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRI

Sensibilité du WDS



Couches **très minces** (< 10 nm) de Au-Pt sur substrat Al_2O_3 (J. Sakai / J. Wolfman)

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR

Compromis Sélectivité / Sensibilité



SP2 – PET – Haute Pression retenu pour la quanti plutôt que SP4 – LLiF – Basse Pression

(~2,5x plus de coups nets sur le PET2 que le LLiF4)





Limites de détection estimées (pour 20kV 300nA 50 secondes

sur pics et 25s sur chaque BdF sur SP2 PET : (# Bdf+ $3\sqrt{Bdf}$))

Ti ~ 30 ppm et Ba ~ 100 ppm

! Attention ne confondons pas justesse et précision (ou exactitude)...

doit être évaluée et vérifiée justesse par des échantillons tests (circuit de comparaison) pas très précis, mais .. juste ! juste et précis... doit être évaluée et vérifiée par des tests statistiques précision (variance, khi2...) et tri des données **MSP** (Maîtrise Statistique des Procédés) ou SPC (Statistical Process Control) précis, mais... pas très juste ! ni juste, ni précis ! © J. Ruste, GN-MEBA

une série de mesures peut être précise (faible dispersion) mais fausse... et inversement !

53

Participation à des circuits d'inter-comparaison (~ 1x / 4 ans)

Ex. : Circuit GN-MEBA 2012



	#	В	Cr	Fe	Со	Ni	Мо	total	titres massiques	
théorique		3,6	10,4	5,6	23,4	50,3	6,7	100	_	© J. Ruste, GN-MEBA
EDS	64	4,5	10,5	5,4	23,5	51,4	7,1	102,3	circuits participants	
WDS µsonde	13	3,8	10,4	5,4	23,3	50,6	6,7	100,2		PAGE 18

Ensemble des analyses EDS du bore-vide secondaire - 15/20 kV



© J. Ruste, GN-MEBA

Il est évident que pour l'analyse d'un élément comme le bore, le WDS est de loin le plus performant



© J. Ruste, GN-MEBA

Sélectivité à très basse énergie en WDS





Raie	E (eV)	Raie	E (eV)	Raie	E (eV)
Be $K_{\underline{\alpha}}$	110	$C K_{\underline{\alpha}}$	282	Ο Κ <u>α</u>	523
BK $_{\underline{\alpha}}$	185	Ν Κ <u>α</u>	392	$FK_{\underline{\alpha}}$	677

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRI

Effets chimiques sur les raies de basse énergie

Les possibilités d'études:

Décalage en énergie

- ⇒ Variation des valeurs des niveaux d'énergie
- Modification de formes de pics
 - Occupation des niveaux de valence

Modification de rapport de raies

- Apparition / Disparition de raies satellites
 - Transitions permise ou interdite selon le type de liaison

✓ Raies de « Diagramme » : Transitions radiatives

(Règles de sélection $\Delta n \ge 1$, $\Delta l = \pm 1$, $\Delta j = 0$ ou ± 1)

- Transitions entre couches profondes $Ex. Si K_{\alpha}$
- Transitions dans la bande de valence $${\rm Ex.\ Si\ K_{\beta}}$$

✓ Raies « Satellites » :

- Coté Haute énergie : ionisations multiples Ex. Si $K_{\alpha 3,4}$
- Coté Basse énergie : transferts d'électrons Ex. Si κ_β.









Ex. : Niveaux d'énergie dans le cuivre – Transitions K et L





DE LA RECHERCHE À L'INDUSTR

Décomposition Spectrale



Niobium	L_{α_1}	L_{α_2}	$L_{\alpha} S_1$	$L_{\alpha} S_2$
Position	65431	65516	65185	64950
$\Delta E(eV) \text{ Nb L}_{\alpha_1}$	/	-3	8	16
I	92,8	9,3	12	3,2
FWHM (eV)	6	6	8	8
C _G	85%	85%	100%	100%
CL	15%	15%	/	/



Elwar		SrF ₂		LiF			
Fluor	$K_{\alpha} S_1$	$K_{\alpha}S_{2}$	$K_{\alpha} S_3$	$K_{\alpha} S_1$	$K_{\alpha} S_2$	$K_{\alpha} S_2$	
Position	70860	70350	71442	70925	70425	71473	
$\Delta E(eV) F K_{\alpha}$	4,3	9,2	-1,2	3,6	8,4	-1,7	
I	9,5	3,6	21	29	6	23	
FWHM (eV)	5,2	3,3	1,5	2,6	4,9	1,9	







Depuis 1969 au sein du labo Microstruct.

Acquisition CEA en 1991⇒ Problématique de maintenance (approv. pièces et coûts)Eléments à Z ≥ 4 (Be)

Renouvellement du moyen

⇒ Mutualisation CEA/LR + CERTeM 2020

♦ Capacités d'analyses précédentes + Nouveautés :

- Technologie F.E.G.

- \Rightarrow Amélioration de la résolution d'analyse : $\leq \mu m_{RX}$
- Nouveaux détecteurs Spécifiques pour le Lithium (Z=3) et faibles E_{photonsX}



Cea

Les 2 principales microsonde de nouvelle génération





EVOLUTION = La spectrométrie WDS à haute résolution spatiale (latérale : ~100 nm, profondeur : ~10 nm)

Documents CAMECA & JEOL



Du micron vers la centaine de nanomètres, voire moins

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRI



Amélioration de la résolution d'observation



Documents CAMECA & JEOL



Nouvelle Génération

Ancienne Génération





Amélioration de la résolution d'observation



Électrons Secondaires FEG





Cartographie du Fer L_{α}

Ex. : Démos 2013-2014 (JEOL 8530F et CAMECA SX-Five FE)

Nouveaux détecteurs pour photons de basses énergies

MICROSCOPYANDANALYSIS | Nanotechnology supplement November/December 2014



The SXES soft X-ray WDS Spectrometer mounted on a JEOL JXA-8230 EPMA.

© Documents JEOL



Comparison of traditional Rowland circle WDS and the new JEOL SXES Spectrometer.

Ch1 2551012 Ch1 2551012 Ch1 2551012

C-K(n=5)

0% 30%

58

C: 100% charged (solid line)



EMAS 2015 Workshop



FIGURE 4

Lithium Ka spectra from Li metal (A) and LiF (B). The operating conditions used were a 100 nA of beam current, and 150 seconds of total acquisition time for both spectra, and a 15 kV accelerating voltage for the Li metal and a 5 kV accelerating voltage for the LIF.

Chemical state mapping of Aluminum in Al matrix (Top) vs. AlB₂ inclusions (Bottom) with only a 1eV energy shift in peak position.



PAGE 29

DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRI

Nouveaux détecteurs pour photons de basses énergies



instruments for research - metrology tools - applications - user publications - news - conferences - company - locations Atom Probe Tomography (APT) - SIMS - EPMA - LEXES - ICP-MS - GD-MS - TIMS © 2010-2016 AMETEK, Inc - CAMECA SAS. All Rights Reserved - <u>www.ametek.com</u> <u>privacy</u> - trademarks - sitemap

© Document CAMECA

PAGE 30

« Advances in Electron Probe MicroAnalysis » @ Electron

Microscopy Society of India 2016 annual conference

Detailed information was provided on latest developments in EPMA instrumentation, and talks from CAMECA SX microprobe users covered a wide spectrum of EPMA applications: lithium measurements, ceramics, advanced alloys, nuclear materials, geology.



Rédaction et validation CEA/CERTeM du Cahier des Charges : Mai 2016

Lancement de l'Appel d'Offres Ouvert (AOO) : Septembre 2016

Ouverture des plis : Fin Octobre 2016

Livraison et mise en service : Fin 2017, voire début 2018



Cahier des charges

<u>2.</u>	SPECIFICATIONS PRINCIPALES DE L'APPAREIL	FEG
<u>2.1</u>	<u>Colonne électronique</u>	10 - 1
<u>2.2</u>	<u>Spectromètres à dispersion de longueur d'onde</u>	> 10 nA
<u>2.3</u>	<u>Microscope optique</u>	
<u>2.4</u>	Imagerie électronique	4 1103
<u>2.5</u>	Système d'introduction d'échantillon, platine mouvement objet et porte échantillons 5	МО
<u>2.6</u>	<u>Système de vide</u> 6	
<u>2.7</u>	<u>Etalons de référence</u> 6	SE / BSE
<u>2.8</u>	Matériel informatique et logiciels6	
<u>3.</u>	SPECIFICATIONS OPTIONNELLES DE L'APPAREIL	
<u>3.1</u>	La spectrométrie à sélection d'énergie (EDS)7	
<u>3.2</u>	<u>La détection et l'analyse des rayons X de très faible énergie</u> 7	
<u>3.3</u>	Logiciels optionnels	
<u>3.4</u>	Etalons complémentaires	
<u>3.5</u>	Imagerie en courant absorbé	



Cahier des charges : Tests envisagés

- la qualité de l'imagerie électronique à canon FEG : des clichés en électrons secondaires et rétrodiffusés seront effectués sur des préparations de poudres céramiques. Le critère d'évaluation sera basé sur l'appréciation visuelle de l'opérateur ainsi que la valeur de la résolution mesurée par le soumissionnaire avec le détail du protocole de mesure associé.
- <u>la qualité de la sélectivité en longueur d'onde et de la sensibilité des spectromètres WDS</u>: fournir des spectres qualitatifs WDS montrant, par exemple, la séparation des raies Ba L_α et Ti K_α d'un dépôt mince de BaTiO₃ ou des raies M d'un alliage de Au-Pt en couche très mince. La largeur à mi-hauteur et l'amplitude de séparation des pics d'intérêts, ainsi que le ratio des intensités pic et fond serviront de critères d'évaluation.
- la qualité des cartographies X à forte résolution spatiale : fournir une cartographie X à forte résolution spatiale enregistrée sur des éléments de transition, comme le Fe ou le Ni par exemple, dans un mélange de poudres submicroniques enrobées et polies. La taille du champ sera de quelques dizaines de microns de côté. Le critère d'évaluation sera basé sur l'appréciation visuelle de l'opérateur ainsi que la valeur de la résolution mesurée par le soumissionnaire avec le détail du protocole de mesure associé
- la qualité de l'analyse quantitative sur un échantillon témoin : détermination de la nature et de la concentration des éléments constitutifs d'un échantillon de référence. La justesse et la précision des mesures serviront de critères d'évaluation. La justesse sera appréciée par rapport aux valeurs de référence issues de travaux d'intercomparaison préalables. La pertinence de la précision de mesure rendue sera appréciée par rapport au détail des traitements statistiques effectués.
- La détection des rayons X de très faible énergie :
 - Applications Li : détection d'un signal attribuable à la raie du Li K_{α} à 54 eV et mise en évidence de variation locale de la teneur sur un échantillon de type LiPON / LiCoO
 - Application Spectroscopie : mise en évidence d'effets chimiques sur des raies d'éléments impliqués dans différents types de liaisons chimiques. Par exemple, différents types de carbures pourront être observés.



Merci de votre attention





